

保管人	付費及預約單位	中文名稱	保管人儀器費用每單位總額	保管人使用費O	保管人耗材費C	保管人修復預備金M	本系教授儀器費用每單位總額(轉帳)	本系教授使用費O	本系教授耗材費C	本系教授修復預備金M	本系教授儀器費用每單位總額(收據)	本系教授使用費O	本系教授耗材費C	本系教授修復預備金M	本系教授開收據行政費	本系-校行政管理費(20%)	外系儀器費用每單位總額	外系教授使用費O	外系教授耗材費C	外系教授修復預備金M	外系教授行政管理費(10%)	外系-校行政管理費(20%)	外校儀器費用每單位總額	外校使用費O	外校耗材費C	外校修復預備金M	外校-系行政管理費(10%)	外校-校行政管理費(20%)	保管人服務費每單位金額	本系教授(轉帳)服務費每單位	本系教授(收據)服務費每單位	外系教授服務費每單位金額	外校服務費每單位金額
魏嘉建	1小時	任意波形產生器	300	200	0	100	350	250	0	100	408	185	0	100	41	82	668	322	0	156	56	134	943	500	0	160	94	189	0	0	0	200	200
魏嘉建	1小時	數位取樣示波器	300	200	0	100	350	250	0	100	408	185	0	100	41	82	668	322	0	156	56	134	943	500	0	160	94	189	0	0	0	200	200
魏嘉建	1小時	光纖熔接機	170	100	20	50	220	150	20	50	275	122	20	50	28	55	454	186	48	84	45	91	629	300	40	100	63	126	0	0	0	200	200
魏嘉建	1小時	色散分析儀	150	100	0	50	200	150	0	50	255	128	0	50	26	51	403	198	0	84	40	81	571	300	0	100	57	114	0	0	0	200	200
魏嘉建	1小時	可調式雷射光源	150	100	0	50	200	150	0	50	255	128	0	50	26	51	403	198	0	84	40	81	571	300	0	100	57	114	0	0	0	200	200
魏嘉建	1小時	錯誤分析儀	300	200	0	100	350	250	0	100	408	185	0	100	41	82	668	322	0	156	56	134	943	500	0	160	94	189	0	0	0	200	200
魏嘉建	1小時	極化加擾器	70	50	0	20	120	100	0	20	122	66	0	20	12	24	240	120	0	48	24	48	371	200	0	60	37	74	0	0	0	100	100
魏嘉建	1小時	極化控制器	70	50	0	20	120	100	0	20	122	66	0	20	12	24	240	120	0	48	24	48	371	200	0	60	37	74	0	0	0	0	0
魏嘉建	1小時	光電轉換器	70	50	0	20	120	100	0	20	122	66	0	20	12	24	240	120	0	48	24	48	371	200	0	60	37	74	0	0	0	0	0
魏嘉建	1小時	DFB雷射	150	100	0	50	200	150	0	50	255	128	0	50	26	51	416	195	0	96	42	83	571	300	0	100	57	114	0	0	0	100	100
魏嘉建	1小時	DFB雷射	150	100	0	50	200	150	0	50	255	128	0	50	26	51	416	195	0	96	42	83	571	300	0	100	57	114	0	0	0	100	100
魏嘉建	1小時	通訊訊號分析儀	150	100	0	50	150	100	0	50	204	93	0	50	20	41	353	151	0	96	35	71	500	250	0	100	50	100	0	0	0	100	100
魏嘉建	1小時	光譜分析儀	150	100	0	50	150	100	0	50	204	93	0	50	20	41	353	151	0	96	35	71	500	250	0	100	50	100	0	0	0	100	100
邱逸仁	1小時	錯誤分析儀40G	300	200	0	100	350	250	0	100	408	185	0	100	41	82	668	311	0	156	67	134	943	500	0	160	94	189	0	0	0	200	200
邱逸仁	1小時	數位取樣示波器	300	200	0	100	300	200	0	100	357	150	0	100	36	71	542	224	0	156	54	108	800	400	0	160	80	160	0	0	0	200	200
魏嘉建	1小時	光譜分析儀	150	100	0	50	150	100	0	50	204	93	0	50	20	41	353	151	0	96	35	71	500	250	0	100	50	100	0	0	0	100	100
林宗賢	1小時	鉅鉛石榴石晶體脈衝雷射	70	50	0	20	230	100	30	100	235	34	30	100	24	47	562	148	46	200	56	112	1064	300	45	400	106	213	0	100	100	200	500
林宗賢	1小時	氬離子雷射	70	20	0	50	180	50	30	100	184	49	30	50	18	37	529	150	20	200	53	106	926	300	48	300	93	185	0	100	100	200	500
林宗賢	2小時	偏光顯微鏡(穿透式及反射式;可測量光譜及拍攝圖像)	70	50	0	20	230	100	30	100	235	34	30	100	24	47	562	148	46	200	56	112	1064	300	45	400	106	213	0	100	100	200	500
王朝盛	1小時	掃描式近場光學顯微鏡	150	100	30	20	350	150	100	100	357	50	100	100	36	71	1008	105	240	360	101	202	3157	1510	300	400	316	631	100	100	100	200	400
王朝盛	1小時	紫外(紅外線)光譜儀	300	100	100	100	400	200	100	100	408	85	100	100	41	82	630	81	180	180	63	126	2186	1130	200	200	219	437	100	200	200	200	500
黃文堯	1小時	紫外光-可見光光譜儀	100	40	10	50	210	100	10	100	600	180	22	218	60	120	800	230	60	270	80	160	800	230	60	270	80	160	20	150	150	150	150
黃文堯	1小時	螢光光譜儀	100	40	10	50	210	100	10	100	600	180	22	218	60	120	800	230	60	270	80	160	800	230	60	270	80	160	20	150	150	150	150
黃文堯	1個	熱重損失分析儀	150	50	50	50	450	150	150	150	656	109	150	200	66	131	945	161	200	300	95	189	1143	300	200	300	114	229	150	150	150	150	150
黃文堯	1個	熱差掃描卡量	150	50	50	50	450	150	150	150	530	71	150	150	53	106	945	161	200	300	95	189	1000	300	100	300	100	200	150	150	150	150	150
黃文堯	1小時	熱機械分析儀	150	50	50	50	350	100	50	200	459	71	50	200	46	92	675	172	50	250	68	135	1000	300	100	300	100	200	150	150	150	150	150
黃文堯	1小時	行星式球磨機	50	10	10	30	210	100	10	100	275	82	10	100	28	55	466	126	100	100	47	93	714	200	100	200	71	143	50	50	50	50	50
黃文堯	1個	電化學分析儀	50	10	10	30	160	100	10	50	209	86	10	50	21	42	405	133	50	100	41	81	857	200	200	200	86	171	50	50	50	50	50
黃文堯	1個	偏光顯微鏡	50	10	10	30	210	100	10	100	275	82	10	100	28	55	473	131	100	100	47	95	643	200	50	200	64	129	50	50	50	50	100
黃文堯	1個	凝膠滲透層析儀	150	50	50	50	300	150	50	100	393	125	50	100	39	79	675	172	50	250	68	135	857	200	100	300	86	171	150	150	150	150	150
黃文堯	1小時	真空控溫型掃描式探針顯微鏡	2000	500	0	1500	2000	500	0	1500	2623	336	0	1500	262	525	2914	390	150	1500	291	583	3297	500	308	1500	330	659	0	500	500	500	500
林宗賢	1小時	氧氣電漿清洗系	140	50	45	45	700	300	200	200	714	99	200	200	72	143	960	436	200	210	96	192	1099	357	200	212	110	220	50	300	300	400	500
林宗賢	1小時	接觸角量測系統	140	60	40	40	700	200	300	200	714	99	200	200	72	143	960	36	360	276	96	192	1099	234	300	235	110	220	50	300	300	400	500
林宗賢	1小時	Zeiss偏光顯微鏡	100	40	30	30	500	250	100	150	510	107	100	150	51	102	660	212	100	150	66	132	770	280	100	159	77	154	50	200	200	250	300
于欽平	1小時	光纖熔接機	30	0	0	30	300	200	50	50	357	150	50	50	36	71	706	334	80	80	71	141	1214	600	150	100	121	243	0	250	300	500	800
陳俐吟	1小時	光學顯微鏡	10	0	0	10	80	50	0	30	170	54	0	65	17	34	277	74	24	96	28	55	500	200	50	100	50	100	0	100	100	150	200
洪勇智	2小時	打線機	450	250	100	100	450	250	100	100	643	250	100	100	64	129	2016	451	600	360	202	403	1643	750	200	200	164	329	0	300	400	600	800
洪勇智	2小時	晶粒黏著機	500	300	100	100	500	300	100	100	714	300	100	100	71	143	1828	499	480	300	183	366	3857	1500	600	600	386	771	0	500	600	1000	1500
于欽平	2小時	光纖研磨機	50	0	0	50	400	250	90	60	469	118	150	60	47	94	1072	401	250	100	107	214	2214	1000	300	250	221	443	0	200	300	400	600
張美溟	1小時	表面輪廓儀	50	0	0	50	200	100	50	50	210	47	50	50	21	42	300	90	60	60	30	60	440	208	50	50	44	88	0	300	300	300	300
張美溟	1小時	橢圓儀	0	0	0	0	800	400	200	200	816	171	200	200	82	163	1134	294	300	200	113	227	1950	515	450	400	195	390	0	500	500	500	500
張美溟	1小時	霍爾量測儀	50	0	0	50	300	200	50	50	310	117	50	50	31	62	420	194	50	50	42	84	604	323	50	50	60	121	0	300	300	300	300
張美溟	1小時	四點探針	25	0	0	25	100	50	25	25	110	27	25	25	11	22	192	85	25	25	19	38	274	142	25	25	27	55	0	300	300	300	300
張美溟	1小時	太陽光模擬器	50	0	0	50	200	100	50	50	210	47	50	50	21	42	300	110	50	50	30	60	440	208	50	50	44	88	0	300	300	300	300
張美溟	1個	光電子能譜分析	1000	500	250	250	1000	500	250	250	1020	214	250	250	102	204	1560	492	300	300	156	312	2500	750	500	500	250	500	0	500	500	500	500
朱安國	1小時	光學頻譜分析儀	0	0	0	0																											

保管人	付費及預約單位	中文名稱	保管人儀器費用每單位總額	保管人使用費O	保管人耗材費C	保管人修復預備金M	本系教授儀器費用每單位總額(轉帳)	本系教授使用費O	本系教授耗材費C	本系教授修復預備金M	本系教授儀器費用每單位總額(收據)	本系教授使用費O	本系教授耗材費C	本系教授修復預備金M	本系教授開收據行政費(20%)	外系儀器費用每單位總額	外系教授使用費O	外系教授耗材費C	外系教授修復預備金M	外系教授行政管理費(10%)	外系-校行政費(20%)	外校儀器費用每單位總額	外校使用費O	外校耗材費C	外校修復預備金M	外校-系行政費(10%)	外校-校行政費(20%)	保管人服務費每單位金額	本系教授(轉帳)服務費每單位	本系教授(收據)服務費每單位	外系教授服務費每單位金額	外校服務費每單位金額	
朱安國	1小時	半導體參數分析	100	0	0	100	1500	1200	300	0	1530	771	300	0	153	306	1890	963	360	0	189	378	2143	1200	300	0	214	429	0	500	500	500	500
朱安國	1小時	蒸鍍機	0	0	0	0	1300	1000	300	0	1326	628	300	0	133	265	1638	786	360	0	164	328	1857	1000	300	0	186	371	0	500	500	500	500
朱安國	1小時	射頻磁控濺鍍機	0	0	0	0	1300	1000	300	0	1326	628	300	0	133	265	1638	786	360	0	164	328	1857	1000	300	0	186	371	0	500	500	500	500
朱安國	1小時	活性離子乾蝕刻	0	0	0	0	2000	1500	500	0	2040	928	500	0	204	408	2520	1164	600	0	252	504	2857	1500	500	0	286	571	0	500	500	500	500
朱安國	1小時	光罩對準曝光機	0	0	0	0	500	300	200	0	510	157	200	0	51	102	630	321	120	0	63	126	714	300	200	0	71	143	0	500	500	500	500
朱安國	1小時	研磨機	0	0	0	0	500	400	100	0	510	157	200	0	51	102	630	321	120	0	63	126	714	400	100	0	71	143	0	500	500	500	500
朱安國	1小時	CDD光束光場分析儀	0	0	0	0	450	400	50	0	459	271	50	0	46	92	568	337	60	0	57	114	643	400	50	0	64	129	0	500	500	500	500
朱安國	1小時	無塵室	50	25	25	0	50	25	25	0	64	15	30	0	6	13	64	15	30	0	6	13	200	70	70	0	20	40	0	0	0	0	0
朱安國	1小時	無塵室抽氣櫃	100	50	50	0	100	50	50	0	126	28	60	0	13	25	126	28	60	0	13	25	200	70	70	0	20	40	0	0	0	0	0
洪勇智	1小時	多功能複合光學頻譜分析儀	350	300	0	50	350	300	0	50	500	300	0	50	50	100	473	241	0	90	47	95	929	500	0	150	93	186	0	100	100	100	150
洪勇智	1小時	光波導耦合系統	400	300	50	50	400	300	50	50	571	300	50	50	57	114	322	160	12	54	32	64	1000	500	100	100	100	200	0	100	100	100	150
洪勇智	1小時	可調式雷射A (1260nm~1375nm)	200	150	0	50	200	150	0	50	286	150	0	50	29	57	416	255	0	36	42	83	786	400	0	150	79	157	0	100	100	100	150
洪勇智	1小時	可調式雷射B (1360nm~1490nm)	200	150	0	50	200	150	0	50	286	150	0	50	29	57	416	255	0	36	42	83	786	400	0	150	79	157	0	100	100	100	150
洪勇智	1小時	可調式雷射C (1510nm~1640nm)	200	150	0	50	200	150	0	50	286	150	0	50	29	57	416	255	0	36	42	83	786	400	0	150	79	157	0	100	100	100	150
洪勇智	1小時	金相用自動氣壓式研磨拋光機	250	150	0	100	250	150	0	100	357	150	0	100	36	71	316	161	0	60	32	63	643	300	0	150	64	129	0	0	0	0	0
洪勇智	1小時	低同調干涉量測系統	400	250	100	50	850	500	200	150	1214	500	200	150	121	243	2142	660	480	360	214	428	5286	2300	800	600	529	1057	0	150	150	300	300
邱逸仁	1次	電子槍蒸鍍系統	150	50	50	50	800	400	200	200	1049	334	200	200	105	210	1800	660	360	240	180	360	3500	1650	500	300	350	700	0	500	500	500	500
邱逸仁	1小時	光罩對準機 Aligner	20	0	10	10	150	50	50	50	153	7	50	50	15	31	630	201	120	120	63	126	1143	300	200	300	114	229	0	500	500	500	500
邱逸仁	1次	退火爐	100	0	50	50	400	200	100	100	524	167	100	100	52	105	1008	105	240	360	101	202	2143	500	500	500	214	429	0	500	500	500	500
邱逸仁	1小時	10G/s 誤碼率量測系統	100	50	20	30	600	400	100	100	612	229	100	100	61	122	1008	105	240	360	101	202	1714	800	200	200	171	343	0	300	300	500	800
邱逸仁	1小時	65GHz 向量式網路分析儀	100	50	20	30	600	400	100	100	612	229	100	100	61	122	1008	105	240	360	101	202	1714	800	200	200	171	343	0	300	300	500	800
邱逸仁	1次	電漿輔助化學氣相沈積	300	100	100	100	900	500	200	200	918	242	200	200	92	184	3024	677	720	720	302	605	3429	1200	600	600	343	686	0	500	500	500	500
邱逸仁	1次	感應式耦合式蝕	300	100	100	100	900	500	200	200	918	242	200	200	92	184	3024	677	720	720	302	605	3429	1200	600	600	343	686	0	500	500	500	500
邱逸仁	1次	反應式離子蝕刻	20	0	10	10	300	100	100	100	393	75	100	100	39	79	756	169	180	180	76	151	1571	500	300	300	157	314	0	500	500	500	500
邱逸仁	1小時	曝光機	20	0	10	10	150	50	50	50	196	37	50	50	20	39	630	201	120	120	63	126	1000	300	200	200	100	200	0	500	500	500	500
邱逸仁	1次	精密鑽石頭晶片切割機或薄晶片切割機	100	0	50	50	750	250	250	250	765	36	250	250	76	153	1386	304	306	360	139	277	1571	500	300	300	157	314	0	500	500	500	500
邱逸仁	1次	快速高溫回火及冷卻水系統	100	0	50	50	400	200	100	100	524	167	100	100	52	105	1512	219	360	480	151	302	2571	800	500	500	257	514	0	500	500	500	500
邱逸仁	1小時	六吋晶圓貼合機	600	500	0	100	600	500	0	100	612	329	0	100	61	122	1008	585	0	120	101	202	1571	1000	0	100	157	314	500	500	500	500	500
洪玉珠	1小時	熱場發射型掃描式電子顯微鏡	330	165	165	0	330	165	165	0	433	138	165	0	43	87	445	146	165	0	45	89	471	165	165	0	47	94	300	300	300	300	300
洪玉珠	1小時	Argon氣體雷射	55	0	0	55	220	110	0	110	389	107	0	165	39	78	444	146	0	165	44	89	550	220	0	165	55	110	0	0	0	0	0
洪玉珠	1小時	電子束微影系統	550	275	275	0	550	275	275	0	707	225	270	0	71	141	1457	481	539	0	146	291	1540	539	539	0	154	308	1500	1000	1500	1500	1500
陳俐吟	1小時	紫外線曝光機	30	0	0	30	100	50	0	50	130	28	0	63	13	26	316	41	60	120	32	63	429	150	50	100	43	86	0	600	600	600	600
陳俐吟	1小時	光激量子效率量測系統	30	0	0	30	300	100	100	100	385	19	125	125	39	77	504	113	120	120	50	101	714	300	100	100	71	143	0	600	600	600	600
李晁達	1小時	雷射光源	50	30	0	20	230	100	30	100	301	81	30	100	30	60	605	87	96	240	61	121	686	200	80	200	69	137	0	100	100	100	150
李晁達	1小時	光譜分析儀(可見光)	50	30	0	20	230	100	30	100	301	81	30	100	30	60	605	87	96	240	61	121	686	200	80	200	69	137	0	100	100	100	150
李晁達	1小時	光泵-探測量測系統	50	30	0	20	460	200	60	200	603	162	60	200	60	121	882	138	120	360	88	176	1000	300	100	300	100	200	0	100	100	150	200
李晁達	1小時	時域頻譜分析儀	50	30	0	20	460	200	60	200	603	162	60	200	60	121	882	138	120	360	88	176	1000	300	100	300	100	200	0	100	100	150	200
洪勇智	1小時	覆晶黏著機	550	400	50	100	550	400	50	100	786	400	50	100	79	157	1072	451	120	180	107	214	1786	1000	100	150	179	357	0	500	500	500	500
陳俐吟	1次	離子束蒸鍍/熱蒸鍍系統	300	800	100	100	300	800	100	100	1000	400	100	100	200	200	2160	1152	180	180	216	432	3600	2220	150	150	360	720	0	500	500	500	500
洪勇智	1小時	紫外光臭氧蝕刻機	300	200	50	50	300	200	50	50	429	200	50	50	43	86	882	378	120	120	88	176	1214	500	150	200	121	243	0	300	300	300	300
陳俐吟	1小時	太陽能電池入射光子轉換效率量	300	200	50	50	300	200	50	50	385	143	63	63	39	77	882	378	120	120	88	176	1429	800	100	100	143	286	0	600	600	600	600
林煒淳	1小時	掃描電子顯微鏡	300	150	100	50	300	150	100	50	429	150	100	50	43	86	500	200	100	50	50	100	571	250	100	50	57	114	0	200	200	200	250
林煒淳	1小時	X光鏡射儀	300	150	100	50	300	150	100	50	429	150	100	50	43	86	500	200	100	50	50	100	571	250	100	50	57	114	0	200	200	200	250
林煒淳	1小時	MCR302 流變分析儀	300	150	100	50	300	150	100	50	429	150	100	50	43	86	500	200	100	50	50	100	571	250	100	50	57	114	0	200	200	200	250